

## 現場説明会について

**重 要**

開催日	令和7年1月29日 (水)
受付時間	① 9:45~10:00                      ② 13:45~14:00
説明会開催時間	① 10:00~12:00 (予定)              ② 14:00~16:00 (予定)
開催場所	大阪市立科学館
受付場所	大阪市立科学館 工作室
ご参加にあたって	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事前の参加申請は不要です。参加を希望される回の受付時間内にお越しください。</li> <li>・当日は、本書「現場説明会について」をお持ちください。</li> <li>・当日は、上記受付時間に職員用通用口よりご入館ください。</li> <li>・<b>本書に参加受付印を押印します。事後審査資料として落札候補者に提出いただきます。</b></li> <li>・<b>※参加受付印のないもの、本書がないものは入札参加資格が無効となります。</b></li> <li>・仕様書、募集要項等は、ご持参ください。</li> <li>・現場説明会当日のみ実測、写真撮影を可能とします。必要な機材はご持参ください。</li> <li>・出席は、1社3名まででお願いします。</li> <li>・当日、質疑応答の時間はございません。後日、質疑書をメールにて送信願います。</li> <li>・大阪市立科学館駐車場の利用は有料となります。(200円/15分間)</li> </ul>
地 図	<p>The map shows the layout of the Osaka City Science Museum. Key features include:         <ul style="list-style-type: none"> <li><b>大阪立科学館</b> (Osaka City Science Museum) - the main building, shaded with diagonal lines.</li> <li><b>一般出入口</b> (General Entrance/Exit)</li> <li><b>正面エントランス出入口</b> (Main Entrance/Exit)</li> <li><b>職員用通用口</b> (Staff General Entrance/Exit) - the designated location for the event.</li> <li><b>駐車場</b> (Parking Lot)</li> <li><b>国立国際美術館</b> (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) - located to the right.</li> <li><b>受付印</b> (Reception Stamp) - a box for stamping the application book.</li> </ul> </p>